



自己紹介

理化学研究所 Kim 表面界面科学研究室 研究員

科学技術振興機構 さきがけ研究者(兼任)

数間 恵弥子

【学歴】

- 2007年3月 早稲田大学理工学部応用化学科 卒業
2009年3月 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 修士課程修了(立間研究室)
2012年3月 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 博士課程修了(立間研究室)

【職歴】

- 2012年4月-2013年3月 東京大学生産技術研究所 特任研究員
2013年4月-2015年3月 日本学術振興会特別研究員 SPD
2015年4月-2018年3月 理化学研究所 基礎科学特別研究員
2018年4月-現在まで 理化学研究所 研究員
2018年10月-現在まで 科学技術振興機構 さきがけ研究者(兼任)

【研究分野】

光表面化学、プラズモニクス

現在は走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いた単分子光化学反応に力を入れて研究しています。

【ACE メンバーに一言】

STM 観察したいサンプルなどありましたらご相談ください。

光機能性分子の観察なども興味があります。